

## Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Data 14 novembre 2025

Delibera n. 14/25

**Oggetto:** Regolamento "Convitto" presso la Sede di Sondalo. Aggiornamento. Rev. 01

Il giorno 14 novembre 2025, alle ore 12:00 in Sondrio, presso la Sede di Sondrio di APF Valtellina (Ufficio del Direttore), in Via Carlo Besta, n. 3, si è riunito, a seguito di Convocazione del Presidente Elio Moretti del 10 novembre 2025, il Consiglio d'Amministrazione di APF Valtellina, per discutere e deliberare sull'argomento cui all'oggetto.

All'appello risultano presenti i seguenti componenti:

Elio Moretti                      Presidente

Ivan Munarini                  Consigliere

Giovanna Passamonti      Consigliere

Sono, altresì, presenti il Direttore, Dott. Evaristo Pini, con funzioni di Segretario della Seduta, e il Vicedirettore, Dott.ssa Antonella Valsecchi.

È presente anche il Revisore Unico, Dott. Corrado Pozzi.

Assume la presidenza per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto il Presidente Elio Moretti.

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che è necessario di apportare, su suggerimento del Responsabile della Sede di Sondalo, alcune modifiche al vigente "Regolamento Disciplinante la Sede Formativa Convittuale di Sondalo" di APF Valtellina, al fine di adeguarlo maggiormente alle proprie esigenze organizzative;

**SENTITA** l'illustrazione da parte del Vicedirettore circa le modifiche da apportare;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge;

### DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente "Regolamento Disciplinante la Sede Formativa Convittuale di Sondalo" Rev. 01, così come proposto dalla Direzione,

Regolamento che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);

2. di disporre la pubblicazione della presente Delibera, unitamente al citato Regolamento, sul Sito Web Istituzionale di APF Valtellina, alla Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Presidente

Elio Moretti



Il Segretario

Evaristo Pini

